

技術講習会
「フラッシュ法熱伝導率測定技術セミナー」
開催のご案内

主催：石川県工業試験場

半導体や電子分野における熱伝導率に優れた非酸化物系セラミックスや、環境・エネルギー分野における断熱材や熱電変換、太陽電池などの材料開発が活発になっています。これらの材料開発において熱伝導率は製品特性の重要な物性値として、必要不可欠な値となっています。本セミナーでは、熱伝導率測定の手法の一つであるフラッシュ法について、分析装置の原理など基礎的内容を学ぶとともに実際の分析事例から分析のポイントについて、わかりやすく解説します。

多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時 令和4年12月6日(火) 13:30～16:00
場 所 石川トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場5階)
内 容 ①熱拡散率および熱伝導率について
②フラッシュ法熱拡散率測定について
③フラッシュ法熱伝導率測定装置の概要について
④測定の前処理方法について
⑤測定事例について
講 師 ネット・ジャパン株式会社 塚本 修 氏
受講料 1,000円/人
(納入通知書をお渡ししますので、期日までに納入をお願いいたします。)
定 員 10名
担 当 石川県工業試験場 化学食品部 高橋 宏
申込先 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地
e-mail: thiroshi@iriii.jp / TEL: (076)267-8086 FAX: (076)267-8090
締 切 り 令和4年11月30日(水)
(応募多数の場合、お断りする場合があります。)

————— 受講申し込みは下記内容を記入してメール・FAXでお申込みください —————

技術講習会：「フラッシュ法熱伝導率測定技術セミナー」

日 時：令和4年12月6日(火) 13:30～16:00

場 所：石川トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場5階)

会 社 名： _____

所 属： _____

住 所： 〒 _____

氏 名： _____

電 話： _____ FAX： _____

e-mail : _____